

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

| | |
|------------------------------|--|
| ID smlouvy: | 6268291 |
| ID verze: | 6759627 |
| Číslo verze: | 1 |
| Datum a čas zveřejnění: | 24.09.2018 11:49:37 |
| Zveřejňující subjekt: | České vysoké učení technické v Praze (p83j9ee) |
| ID návazné smlouvy: | |
| Email pro zaslání potvrzení: | Jan.Schlehuber@fs.cvut.cz |

Publikující smluvní strana:

| | |
|------------------------------|---|
| Název subjektu: | České vysoké učení technické v Praze |
| IČO: | 68407700 |
| Datová schránka: | p83j9ee |
| Adresa: | Jugoslávských partyzánů 1580/3, 16000 Praha 6, CZ |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |

Smlouva:

| | |
|-----------------------------|--|
| Předmět smlouvy: | Kupní smlouva na PVD povlakovací systém s HiPIMS zdrojem |
| Datum uzavření: | 21.09.2018 |
| Číslo smlouvy / č. jednací: | 1218000406 |
| Podpisující osoba: | |
| Hodnota bez DPH: | 5 300 000,00 CZK |
| Hodnota vč. DPH: | |

Smluvní strany:

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Název: | HVM PLASMA, spol. s r.o. |
| IČO: | 45309787 |
| Datová schránka: | |
| Adresa: | Na Hutmance 2, 158 00 PRAHA |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |

Přílohy:

Kupní smlouva.pdf

1.95 MB, 24.09.2018 11:50:09

a8e74b98895c875f1272e0528c9484a04b858e2a5532528d9ad381dcc9a139ef

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6759627>